

Facultatea **TPP**  
 Specializarea **ICACRP**  
 Anul **I**  
 Semestrul **II**  
 (Master / Licenta) **Master**

			Anul I
			31310
L u n i	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, c, Fendu E., I II 1
	M6	17:10 - 18:50	
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, p, Fendu E., I II 1
M a r t i	M5	15:20 - 17:00	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, c, Popescu M., B III 1
	M6	17:10 - 18:50	
	M7	19:00 - 20:40	Simularea in regim dinamic a proceselor chimice, l, Popescu M., B III 1
M i e r c u r i	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea conceptuala a proceselor chimice, l, Nicolae M., I II 1
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, I I 15
			Optimizarea proceselor chimice, l, Băjan M, I I 15
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, l, Ibrahim Ramadan, I I 15
Optimizarea proceselor chimice, l, Băjan M, I I 15			
J o i	M5	15:20 - 17:00	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., I 1 15
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., I I 15
	M6	17:10 - 18:50	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., I 1 15
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., I I 15
	M7	19:00 - 20:40	Proiectarea 3D a instalatiilor din industria chimica, c, Cursaru D., I 1 15
			Optimizarea proceselor chimice, c, Cursaru D., I I 15
V i n e r i	M5	15:20 - 17:00	
	M6	17:10 - 18:50	
	M7	19:00 - 20:40	

s  
d  
s  
d  
s  
d  
s  
d